# ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-198457

@Int Cl.4

識別記号

厅内整理番号

匈公開 昭和60年(1985)10月7日

G 01 N 30/30 B 01 D 15/08

7621 - 2G6923-4D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全11頁)

69発明の名称 加熱伝送管

> ②特 願 昭60-33407

23出 願 昭60(1985)2月21日

優先権主張

到1984年2月21日到米国(US)到581923

79発 明 者

勿出

アメリカ合衆国 カリフオルニア州 クーパティーノ ソ

ンセント

ーラストリート20805 八王子市高倉町9番1号

願 人 横河・ヒユーレット・

パツカード株式会社

ケント・ダグラス・ビ

四代 理 人 弁理士 長谷川 次男

1. 発明の名称 加熱伝送管

2. 特許請求の範囲

導電体で形成された加熱質と、

前記加熱管を加熱するための第1、第2導電体

前記加熱質と前記第1、第2導電体間に配置さ れた質気的続縁管と、

前記加熱管および第1、第2導電体を覆う熱的 絶縁管と、

前記熱的絶縁管を攫う外管と、

前記外管に接続され、前記第1、第2導電体に 対する出口を与えると共に加熱伝送管の装着部を 与える装着手段とより成る加熱伝送管。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕 .

本発明は、ガスクロマトグラフ分析を行う上で、 試料ガスを運搬するキャビラリで構成する伝送管 に関する。

〔従来技術とその間頗点〕

**散近のガスクロマトグラフは、極細なガラス・** キャピラリの気体伝送管( gas transfer line)や カラムが一般に使用されるようになっている。代 表的な ガラス・キャピラリは内径 0.3302歳、外 径 0.4572 麻である。ガス化させた試料は、通常、 キャリアガス中で、ガスクロマトクラフ内に設置 する各種の装置相互間、あるいは、これら装置に 鱗接する検出器へ、または、ガスクロマトグラフ 外部に設置する装置間に加熱した伝送管で運ばれ

前記伝送管の加熱器は、ガス化された試料を分 析装置の各デバイス間に運搬する際、この試料が スを規定の温度範囲内に維持する機能をもつ。試 料ガスが伝送管中で冷却されると顕著な問題が生 じてしまう。というのは、この冷却によって試料 が気体状態よりガラス管壁に析出することがある からである。この析出が生じると、化学分析の精 度が低下し、しかもガラス質が詰まったり、後に 行われる化学分析が汚染されたりする可能性があ る。規定温度範囲の上限を越えて加熱すると、試

料が化学的に反応したり、分解したりし、やはり分析の精度を低下させることになる。従ってガスクロマトグラフにおいては、ガラス・キャビラリ状の伝送曾を制御可能に加熱することが重要である。 はまた

一般に、加熱される伝送管は現在のガスクロマトクラフの温度範囲と同様、150から350 O内で操作するように設計されている。多くの化学物質の化学反応温度や分解温度はそれらの沸点付近にあるため、温度範囲、つまり伝送管の許容範囲は

5

前記ハウジングはカートリッジまたはパンド加熱 器のように封入された加熱器によって加熱されて いた。このような組合せは、さらに熱絶縁性材料 に囲われ、それによって周囲環境の変動を軽減さ せる。金属体と絶縁性が大きいほど温度はより均 一となる。このような方法では、幾つかの欠点が 明らかに存在していた。第一に、金属ハウジング は細いキャビラリではなく主として加熱器を収容 するように設計されているため、加熱される伝送 管は特に熱効率が悪く、周囲の装置内でかなり熱 を失なってしまう。分光光度計のような検出器は その光学系の精密な整列によって温度勾配に対し て特に敏感であり、しかもガスクロマトグラフで 必要とする 350 ℃から 400 ℃領域で操作する比較 的大きな伝送質から熱を放散することができない。 一般に、これら炎従来の伝送質は、直径5㎝ある いはそれ以上を有し、その大きさによって数百り ットもの熱エネルギーをその主部装置に対して放 散させてしまう。このように直径が大きいと、伝 送管を装備に結合することもできない。所選の動 例えば10℃以内のように小さいことが大いに選 ましい。

従来伝送管は、気体用キャビラリを高熱伝導性 の金属によりハウジングされる比較的大きい本体 中に挿入することのみに限られて考えられてきた。

6

作温度より 5 0 ℃またはそれ以上に低温部がその 結合部に生ずることも珍しくない。

従来伝送僧は他にニッケル80%、クロム20%の合金のように、非常に電気抵抗が高いワイヤで編んだものにより構成され、ガラス・キャビラリの周囲に繊維状ガラスまたは熱絶験セラミックを巻にものである。電流を金属ワイヤに供給することに当めてキャビラリを加熱する。この伝送管はりも直径が小さいが、伝送管の長手方向に変化する温度環境に置かれると温度が不均であるためである。

さらに他の従来の伝送管は一端を加熱される管 状構造より成り、キャビラリは伝送管の中心に通 される。管状構造に取付けられた金属内に発熱体 を収容し、熱は管状構造の長手方向に沿って熱伝 導により伝えられる。この方法では加熱されない 側の端部の大きさを小さくすることが可能となる が、キャビラリを不均一に加熱する欠点が明らか である。 加熱されない 端部において 遺低 温度を維持するためには、 加熱器を化学分析を行うための 必要温度以上の高い温度に 設定しなければならない。

### 〔発明の目的〕

したがって、本発明の目的は、ガスクロマトクラフにおける2つの任意の装置間を、キャピラリで試料ガスを運搬する上で、均一に温度制御され、かつ片方の装置側で付勢される伝送管を提供することにある。

#### 〔発明の概要〕

本発明は、ガスクロマトグラフにおいて、第1の装置から第2の装置にキャビラリを通して最小の温度変化で試料ガスを運搬可能とする装置を包含する。この装置では、加熱される伝送管とオブションであるオーブン用員通接続装置( oven feedbackthrough )より構成する。

加熱伝送管は、高抵抗値をもつ金属管に催硫を 通す際発生する熱を、金属管に挿入するガラス・ キャビラリに熱を伝達することによって操作され

9

い銅管より構成され、絶縁体の中央部に穴が形成され、前述した伝送管と何様な加熱される伝送管が、この穴を通る。絶縁体は、銅管と加熱伝送管をオープンから熱的絶縁する。銅管の熱伝導常によってその長さ全体にわたって温度が一定に保のよってその長さ全体にわたって温度が一定に保の助空気間の温度差をよりゆるやかにするために、銅管の内径は、伝導率の内径より数倍も大きい。

### 〔発明の実施例〕

加熱管は皮下注射針業材(hypodemic needle sylinge stock)から好適に選択され、通常、焼入れされたステンレス鋼より構成されている。がラス・キャピラリの直径が小さいことによって薄壁かつ小径の注射針素材を用いることができ、両者が組み込まれた際の大きさが小さくなると共に、加熱素子として使用するのに好ましい電気抵抗が得られる。加熱管が小さく、ガラス・キャピラリの周りに、同中心に配置されることで、置換可能なガラス・キャピラリ用の小さい、かつ均一な加熱伝送管が得られる。同様に、この構造では、所

る。

本発明にかかる加熱伝送管は従来その大きさは 小さく、また熱の放散が低い。加熱手段は、複数 の同中心に配置する管より構成され、それぞれは 特殊な目的を有する。電流が流れる加熱質の直径 は小さく、キャビラリよりわずかに大きいだけで、 熱を直接キャピラリに効率的に伝達するように設 計する。加熱管は、2つの電気導線またはワイヤ を通して難力を供給される端部を除き、電気的に は、絶縁する。これら導線は伝送費の第2の層で 形成され、電流が流れると熱を発生する。これら の導管は、中央部で温度を上げることなく、端部 で熱を多く発生するため、特殊な形状に作られて いる。これら導管全体の長さは、加熱管の長さに はば等しく、管の中央部付近で中心位置に電力を 供給することができる。この接続点に、伝送管内 の温度を監視するため、熱電対を設置する。導管 は、熱絶豫体でおおわれ、組立体全体は外管の内 部に封入される。

オープン用員通接続装置は絶縁体に設置する短

1

定温度で必要とされる伝送管の解出表面積が小さいことによって電力消費が大幅に低下する。

加熱管に電流を供給するためには、加熱管をまずその外状面を観気的に絶縁し、次に導線または他の電気導体を加熱管の絶縁されていないないに接続し、そして絶縁された加熱管の長さ全体にわたってその長手方向に沿ったほぼ中央部の共通点で外部と電気的接続が行なわれる。温度センサも加熱管に連結し、センサの導線も中心部の共通点で外に取り出す。

本発明にかかる第1 実施例を第1 A、1 B、1 C および 1 D 図に示し、以下にこれらにそって説明する。

十分に便化された (bardened) ステンレス 銅あるいは高抵抗のニッケル/ クロム合金より 構成される加熱管 100 は、外径 0.7874 mm、内径 0.508 mm を有し、そして第 1 A 図に示すように、外径 1.5748 mm、内径 0.8128 mm であるアルミ

ナ管 110 に挿入される。

加熱管 100 はアルミナ管 110 より各端部で 2.286 www.だけ伸びている。大きさが28ゲージ(gauge) の鍋線 120、123 は加熱管 100 の周りに巻かれ、 その観出端部 125、127 に、銀ろう付されている。 さらに第1B図において、各銅線120と123は中 間に設置するきせ金具 ( ferrule )位置 130 まで とどく。 熱電対 140 は、前記きせ金具位置 130 で アルミナ管 110 の外周に高温セラミック・セメン ト ( ceramic cement )で接着する。中心にドリル で穴が形成されたセラミック・ファィバ絶縁管150 と 155 の外径の大きさは、 5.334 mm、内径は15748 mm である。前記絶縁管 150、 155 はアルミナ管 110 と大きさ28ゲージの銅線120、123上で摺動さ れ、アルミナ管 110 に隣接する。第1A図に示す 外径6.35 mm、内径 5.334 mm のステンレス鋼の外装 160 は第1 B 図の組立構成上で摺動する。熱電対 140と銅線 120、123 は絶縁管 150、155 さらに 外装 160 内で相互に放射状に 120 度の間隔を置く ようにあけられた穴 170 を通過して引き出される。

13

によって、加熱される伝送管 215 は、平面上で設 艦が可能となる。

第1 C 図における伝送管 215 は、鋼線 120、123 中に電流を流すことによって作動し、したがって 銅線 120、123 は加熱管 100 全体に電流を均一に 流れるようにする。加熱管 100 内で散逸するエネルギーによってその加熱は、急速に行われる。それらを囲むセラミック・ファイバ絶縁管 150と 155 は熱損失を制限し、アルミナ管 110 とセラミック 端部キャップ 200、205 は加熱管 100 を外装 160 と銅線 120、123 から電気的に絶縁する。

上述の伝送管は 400 ℃を越える温度まで昇温することができる。だが、きせ金具 180 はきせ金具位置 130 で加熱管 100 内に局所的な低温を生じさせる遅ましくない放熱体として働いてしまう。これに加えて、これらを作るのはかなり困難である。

次に、第1 異施例の機能と寸法の両方を維持すると共に、これらの問題を克服する第2 実施例を第2 A、2 B、2 C 図を用いて説明する。第2 A 図で示すように、外径 0.7874 mm、内径 0.5842mm

第1A図中のステンレス鯛のきせ金具 180 は外装 160 上で摺動させられ、そして銅線 120、123、 熱質対 140 の導線がきせ金具 180 内の相互に 120 度間隔に位置する隣 185 にはいるように設置され る。導線は所定位置にセラミックで接着され、3 個の平行な穴 192、193、194 を介してアルミナ 管 190 を通って外部に出る。なお、アルミナ管 190 の内径は 0.8128 ㎜、外径は 1.5748 ㎜である。 きせ会具 180 は質 180 に銀ろり付けされている。 前記アルミナ管 110 の端部キャップ 200 と 205 は 高温アルミナ・セメントで外装 160 の各端部 207、 209 に接着されている。ねじれを有するステンレ ス鋼から成る取付具 210 が、端部キャップ上に接 着されている。取付具 210 と端部キャップ 200、 205は、それぞれ貫通孔が中心に設けられ、よっ てガラス・キャピラり(図示せず)は、第1C図 に示す完全に組立てた形の加熱伝送管 215 の端部 212 または 214 のどちらかを通って他方の末端部 から外部に出る。第1D図においてきせ金具180 のフランジ 230 の周囲に放射状に配置された穴 220

14

長さ144.1704 mmを有する十分に便化されたステンレス鋼あるいは、高抵抗ニッケル/クロム合金で構成される皆 250 が、幅 1.5748 mm、厚さ 0.0254 mmのポリイミド (polyimide) 絶縁テーブ 260 で加熱管 250 の外周に管 250 の端部から約 6.39 mmあたりまで巻かれている。絶縁テーブ 260 の片側は、厚さが 0.0254 mm ないし 0.0381 mm のシリコーンをベースとした接着剤であり、加熱管 250 と絶縁テーブ 260 を接着する。この接着剤は組立時に、必要なだけで、実際の使用時には蒸発する。

直径 0.2 5 4 mmの導線 271 と 272 を有する熱電対 270 を加熱質 250 の一端から約 1 2.7 mm 離れて管 250 上の絶験テーブ 260 に設置する。熱電対 270 とその両導線 271、272 は、保持リング (capture ring) 280 を熱電対 270 上で摺動させることによって、絶験された加熱質は向うように保持され、そして保持リング 280 の開放端部をヴェスベル座金 (Vespel washer) 281 でおおうことによって、機能対を絶縁された加熱質に当てて座金 281 と保持リング 280 の間に保持する。保持リング 280 の

正前図、左側面図、右側面図はそれぞれ第4A、4B、4C図に示し、熱電対の導線271、272は保持リング280内の海穴285を通り、外部へ出る。保持リング280は、熱電対270をテープ260に直接保持し、位置決めするに加えて、熱電対270の導線271、272の位置決めを行ない、導線を互いに電気的に絶験し、そして加熱管250をその周囲から熱的に絶験する機能を有する。

電焼は導線 290、295 を介して、加熱する伝送 管に供給される。典型的な導線 290、 295 はテフロンで絶職された、 22 グージ (gauge)の単然り (single strand)の鍛めっきした銅線である。前記導線 290、 295 はそれぞれのはんだ付け場である。前記導線 290、 295 はそれぞれのはんだ付け場がであるためでする。 伝送管を加熱するためたりが作によって接続する。 伝送管を加熱するためにもりによって接続する。 伝送管を加熱するためにもが非常にわずかであるため、電力を助けてよって接続する。 伝送管を加熱するためにないまって、 出版の場所的な温度が大きらいまっていることがある。 従ってコネクタ設計の目的は、 れることがある。 従ってコネクタ設計の目的は気

17

管 250 の鮮出端部 3 37、3 39 に鍛 5 5 付けする。 絶縁テープ 260 は、 離流が導管 3 0 0、3 0 5 を流れ 銀 5 5 接合部 3 3 0、3 3 5 に達し、それから加熱管 250 を経て、外部に戻るように、加熱管 250 を導 管 300、305 から電気的に絶縁する働きをする。 第 6 図は部分的に組立てられた伝送管を示すもの で、ここでははんだ付けラグ 3 1 0、3 1 5 および熟 能対取付け具が接合している。

短い外管 340 と長い外管 345 は第 2 A 図に示すように、上部させ金具 350 と下部させ金具 355 にそれぞれ挿入され、所定位置に固定されている。前記接合は、各管の解出端部をそれぞれのきせ金具とフレア継手することにより行なわれ、それにより取りはずしを防止する。きせ金具 350、355 は、偏度抵抗を維持し、さらに第 2 B 図に示す組立てられた伝法管加熱器 240 からの熱の放散を制限するためにボリイミドで構成される。テフロンよりなる柔軟な管 360 は熱電対 270 の各導線 271、272 上に挿入され、クリンプ 370 で所定位置に極曲げされる。組立て時に、管 360 が組立てられた

接続を提供することにある。コネクタは、通常、 熱を加熱質より伝導によって奪い去ってしまうの で、前記接続は、電流をコネクタに流すことによ って実現されるのだが、これによってコネクタが 加熱されることが避けられないので、その温度と 熱伝導性が結合し、加熱質と導管を取囲む絶縁体 の熱抵抗に一致する見掛け上の熱抵抗が生する。 第5A~C図に接続点相互間に精密な寸法で形成 されるリポン 500 を使用することによって上述の 条件を満足しうる寸法のはんだ付けラブを示す。 2個のはんだ付けラブ310、315はそれぞれ導管 300、305 の端部に取付ける。電気的なクリンプ での高温腐食を抑えるために銀ろう付けが選択さ れる。 導管 300 と 305 は一般にステンレス銅音で、 外径が 1.8288 編、内径が 1.016 編を有する。ひと たびはんだ付けラク310と315を取付けると、導 質 300、 305 は第 6 図に示すように、加熱管 250 上で摺動しはんだ付けラグに対して120度の向き に配置する。この位置決めによって、導賞300、 .305 の取付けられていない端部 330、335 は加熱

18

伝送管加熱器 240 から簡単に引き出されないよう に、クリンプ 370 をきせ金具 350 の密閉空所 (enclosed cavity)380内に収容する。各きせ金 具 350 、 355 は外省 340 、 345 と共に、第 2 A 図 に示した組立体の端部 335,330 上でそれぞれに 摺動する。各導線 290、295 および熱電对 270 の 導線 271、272 は上部きせ金具 350 内の海穴 390、 395、397内にそれぞれ設置する。セラミック・ ファイパ絶縁管 400 は、導線 305、300、外装 340、 345 の間に形成された輪状の中で前記組立体の端 部 3 3 5、3 3 0 の上で摺動する。 絶縁質 400 は保持 リング 280 に寄りかかって押下げられ、互いに隣 接しながら嵌合する。最も外側の絶縁質 400 は、 絶縁体の全長を適切にするように切り取られる。 次にきせ金具 350、355 はアイレット ( eyelet ) 410 によって互いにリペット止めされる。アイレ ット 410 の中心の穴は伝送管加熱器 240 を取付け るための穴である。ポリイミド絶縁体 420、425 は導管 300、305 の端部 335、330 上に擱動し、 位置決めする。 絶縁体 420、 425 は導管 300, 305

を外管 345、340 より観気的に絶縁する。端部キャップ 440 と取付具 450 はステンレス鋼より構成され、これらは液体窒素に浸され、そしてすぐに外管 340、345 のそれぞれの端部 460、465 に軽くたたいて挿入される。端部キャップ 440 と取付具 450 は、外管 340、345 中で室温まで暖められると、この冷しばめは締りばめを形成する。

21

成立する。

$$T_0 = q R th + T_a$$

To=I²(Rht+Rct)Rth+Ta (2) 伝送管の中心部では、熱抵抗 Rthは、本来、加熱管から半径方向外側にのびる放熱路の直列抵抗の和である。端部へ移動すると、並列抵抗が軸方向の損失によって(端部の方が低温だと仮定して)Rthに含まれる。これによって、Rthが効果的に低くなり、その結果、電流Iが一定の場合、Toは、低下する。Rthが変化すると、影響を受ける部分の導管の外径を横適に変えることによって導管の電気抵抗 Rctを変え、補償することができる。管の電気抵抗は、次のように計算することができる。

$$R_{t} = \frac{PL}{P_{i} (do^{2} - di^{2})/4}$$
 (3)

Pは動作温度 To における管の材料の抵抗率、L は求められた管の長さ、Pi は 3.14 ・・ (円周率)、 do は管の外径、 di は内径である。

熱抵抗は簡単に、計算することができるが、す

$$q = I^2 (Rht + Rct)$$
 (1)

電気回路が熱力学の分野に類似していることに注目すれば、上記の効果は数学的に簡単な形で表現することができる。加熱管の温度 To は周囲温度 Ta、各部分における入力エネルギー q、そして、Toと Taの間の熱抵抗 Rth に、次式に示す関係が

22

 $R_{ht}$ : do = 0.7874 mm , di = 0.5842 mm  $P = 3.8386 \, \hat{\varepsilon}^{-5} \ \Omega \cdot inch$ 

Rct: do =  $1.6002\pi m$ , di =  $0.9652\pi M$ P =  $3.8386\xi^{-5}$   $\Omega$  · inch

 $T_a = 25 \%$ ,  $T_0 = 300 \%$ 

本発明における実施例では、より高い温度上昇を 得るためにさらに大きな管を用いる。

このような分析は第1次の近似として成功であったが、調整される部分が瞬接の未調整部分より、影響を受け、そして温度に依存するRthの変化の

23

ため、正解な解析値は得られなかった。

導管 300 を示す第 3 A 図は本発明の実施例の応用例に関し、直径の各種の縮小を示す。点 803 においては、管の直径は変わらない。管の直径は断面 802 と 804 で 0.2286 mm は研削し、断面 800 では 0.13462 mm、そしてさらに点 801 で 1.2 7 mmの外径にまで研削する。第 3 B 図は導管 305 の同様な研削を示す。管の直径は 810 で未研削であり、断面 811 または 812 で 0.2286 mm だけ研削し、断面 813 で 1.2 7 mm までさらに研削する。

第2日および2C図に示した伝送管加熱器240の第2実施例は、10℃以下の変動で、かつ10ワット以下の消費電力で400℃までの均一な加熱を実現している。

様々なガスクロマトグラフ用オーブン構造内に 設置する際の伝送管の外部温度環境の明らかな変動により、伝送管の性能におけるガスクロマトグラフの熱力学的な差を最小限にとどめながら伝送 管を前記オープンに接続する方法を改善する必要 性があった。この目的に用いる別の貫通接続装置

25

その変動は±10℃に抑えることができる。

### 「発明の効果)

本発明における加熱伝送管そして、オーブン用 貫通接続装置を用いた際、従来伝送管よりさらに 均一に温度制御され、その温度変動は土10℃に 抑えることができる。また、電力の消散も数百ワットからわずか8ワットになり、加熱伝送管自体 の大きさもわずか6.35 mmでよい。

# 4. 図面の簡単な説明

第1 A 図は本発明の一実施例による加熱伝送管の断面図、第1 B 図は第1 A 図に示したアルミナ管の平面図、第1 C 図は第1 A 図に示した加熱伝送管の平面図、第1 D 図は第1 A 図に示したきせ金具の底面図、第2 A 図は本発明の他の実施例による加熱伝送管の分解が視図、第2 B 図は第2 A 図に示した加熱伝送管の底面図、第3 A 図および第3 B 図は第2 A ~第2 D 図に示す導管の他の実施例の平面図、第4 A 図~第4 C 図はそれぞれ第2 A ~第2 D 図に示した加熱伝送管に使用

を、第7図に示す。この貫通接続装置は主として 銅管 90.3 より構成され、この内径は伝送管加熱器 の外径よりかなり大きい。ガスクロマトグラフ用 オーブンの熱絶縁壁 901 内に設置する銅管はその 長手方向に沿って一定温度になろうとする。銅管 の投手方向に沿ったその温度変動を減少するよう 十分に周囲に銅管を熱的接続させ、そして様々な ガスクロマトグラフ装置におけるオープン壁の差 異に順応するため、銅管は故意に普通より比較的 大きく設計する。

鋼管のオープン自体に対する機・ンプ効果を選
元させるため、鋼管はオープン内に突出しないよ
5、むしろ加熱伝送管 904 が軸方向に移動してオ
ープン内部に到選することができるように中央に
形成する穴を含む耐火性セラミック・ファイバ・
プロック 902 を設置する。前記プロックはさらに、
加熱する伝送管を高温のオープンに第出させれよ
5、またオープンよりそして伝送管への対流を防止する。このオープン用貫通接続装置を用いると、
加熱伝送管は、ガスクロマトグラフに設置した際

26

する保持リングの正面図、左側面図、右側面図、 第5A図〜第5C図はそれぞれ第2A図に示した はんだ付ラグの側面図、平面図、斜視図、第6図 は第2A図に示す加熱伝送管の斜視図、第7図は 本発明による加熱伝送管に適用しうるオープン用 貫通接続装置の一部断面斜視図である。

100,250:加熱質、110:アルミナ資、

120,123,350,355 : 銅線、

130,180,345,350:きせ金具、

150,155:セラミック・ファィバ絶縁管、

160:外接、 140,270:熱電対、

210,450:取付具、

200,205,440 : 端部キャップ、

215,904: 伝送管、 260:ポリイシド絶縁テープ、

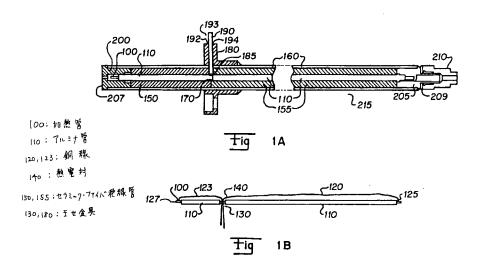
280:保持リング、281:ヴェスペル座金、

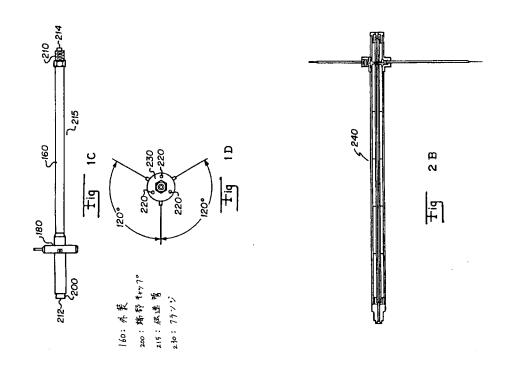
290,295:導線、310,315:導線、

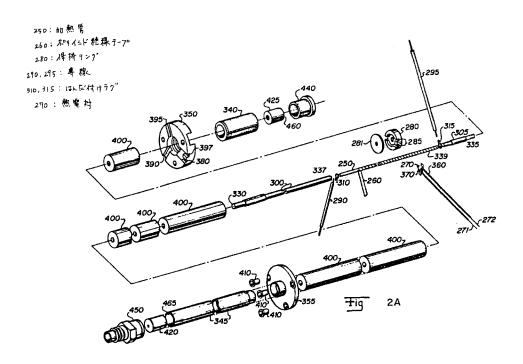
310,315:はんだ付けラグ、370:クリンプ、

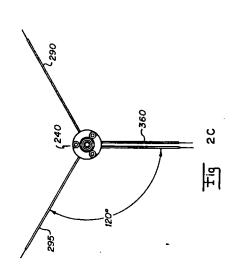
410: アイレット、

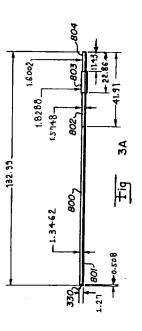
902:セラミック・ファイバ・プロック。

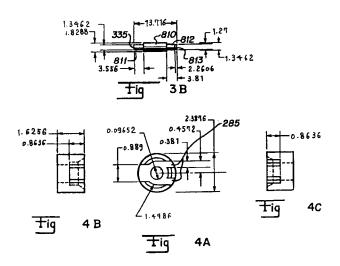


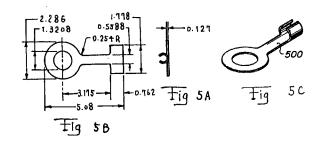


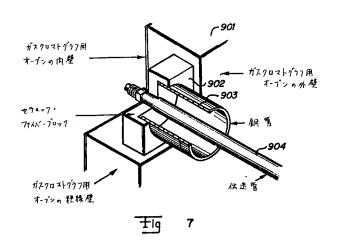


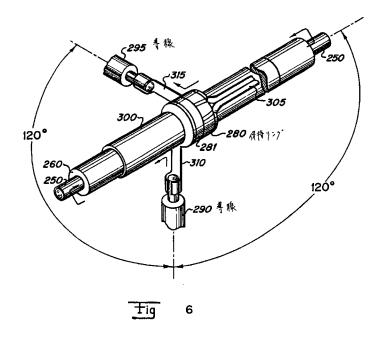












### **HEATING TRANSMISSION PIPE**

Publication number: JP60198457

**Publication date:** 

1985-10-07

Inventor:

KENTO DAGURASU BINSENTO

Applicant:

HEWLETT PACKARD YOKOGAWA

Classification: - international:

B01D15/08; G01N15/08; G01N30/30; G01N30/84;

G01N30/86; G01N30/88; B01D15/08; G01N15/08;

G01N30/00; (IPC1-7): B01D15/08

- European:

G01N30/30

Application number: JP19850033407 19850221 Priority number(s): US19840581923 19840221 Also published as:

EP0152946 (A2)

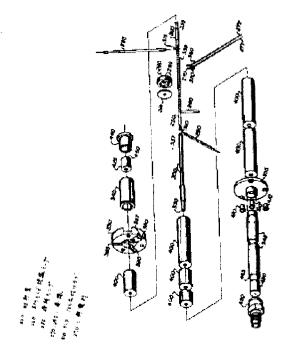
US4650964 (A1) JP6294785 (A) EP0152946 (A3)

EP0152946 (B1)

Report a data error here

## Abstract of **JP60198457**

PURPOSE:To convey a sample gas at the uniformly controlled temp. in gas chromatograph analysis by covering concentrically the peripheral of a glass capillary for conveying the sample gas with a heating pipe and the outside thereof with a heating conduit thereby forming a transmission pipe. CONSTITUTION: A heating pipe 250 to be inserted therein with a glass capillary is formed of a metal having a high resistance value, for example, a stainless steel, Ni-Cr alloy, etc. an insulating tape 260 is wound on the pipe 250 to insulate the same. The peripheral thereof is enclosed by a conduit 300 consisting of a stainless steel, copper, etc. The peripheral thereof is further enclosed with a heat insulating pipe 400 made of ceramic fibers, etc. and a sheath is provided thereon to protect the pipe. Electricity is conducted to the pipe 250 and the conduit 300 to heat the internal glass capillary. Since the temp. of the capillary is lower at the end than the central part, the thickness of the wall of the conduit 300 is changed longitudinally to maintain the uniform temp. The transmission pipe of the capillary formed in such a way can feed the sample gas at the controlled temp, and the gas chromatograph with high accuracy is made possible.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide